

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СТАДИЙ ТЕХНОЛОГИИ МИКРОБАЛЛОНОВ

А.А. Акунец, В.М. Дороготовцев, И.Н. Железов, В.М. Зубков, А.И. Исаков,
В.В. Канашенок, В.Н. Ковыльников, Ю.А. Меркульев, В.Г. Шиняев

Разработан стенд для исследования физических процессов, происходящих при изготовлении полых микросфер (микробаллонов) из тугоплавких материалов (до 2500 °C) в виде вертикальной вакуумной (давление до 10⁻² Па) трубчатой печи, в которой имитируется невесомость при изготовлении микробаллонов.

До настоящего времени данные о технологических режимах изготовления полых микросфер из промышленного стекла, природных газосодержащих минералов и металлов можно найти лишь в патентах и немногих статьях. Из этих данных нет возможности установить связь между геометрическими размерами полых микросфер и физическими свойствами вещества, из которых они изготавливаются, с одной стороны, и технологическими условиями изготовления (температурой, скоростью движения газовой среды, в которой микросфера проходят тепловую обработку) с другой стороны. Математическое описание физических процессов, происходящих одновременно при изготовлении полых микросфер (микробаллонов), сводится к шести дифференциальным уравнениям, часть из которых — нелинейные уравнения в частных производных второго порядка (теплоперенос, диффузия и гидродинамика). Многие коэффициенты в этих уравнениях и их зависимости от температуры на опыте не получены. Поэтому для создания физических основ технологии полых микросфер (микробаллонов) требуется разработка простых математических моделей технологии и проверка расчетов на данных, получаемых на опыте в разнообразных условиях с минимальной неопределенностью или ошибкой, т.е. экспериментальное моделирование.

Для получения таких экспериментальных данных в области высоких температур от 1500 до 2500 °C был создан стенд на основе принципов, испытанных на предшествующих стендах /1,2/. Для них характерным являлось стремление уменьшить влияние гравитации, для чего изготовление полых микросфер производилось при падении их с проходом горячей и холодной зоны в разреженном газе, т.е. в условиях, имитирующих невесомость. Более строгий анализ процессов показал, что имитация невесомости не обязательна, необходимо, чтобы число Рейнольдса не превосходило единицы для микросфер из вязких жидкостей (стекло, полимер и т.п.).

Основным новым элементом стенд — вертикальной вакуумной трубчатой печи (рис. 1), кроме высокотемпературного трубчатого нагревателя, явилась система прокачки газа через основной ствол установки, позволяющая создавать спадающий или восходящий поток газа в рабочей зоне. Это позволяет моделировать технологические режимы изготовления полых микросфер в более широком диапазоне изменений параметров, приближаясь к условиям, возникающим в промышленных установках, в которых микросфера проходит через зону горения топочных или природных газов /3/.

Стенд собран из отдельных секций, разделенных вакуумными клапанами (рис. 1). Каждая секция независимо соединена с вакуумными насосами и системой подачи газа или атмосферного воздуха. Основная секция стенд — вертикальная вакуумная трубчатая печь высотой 2 м с графитовым стволов, имеющим проходное отверстие диаметром 125 мм. Рабочий участок — горячая зона высотой от 700 до 1200 мм — в зависимости от условий работы. Максимальная мощность, рассеиваемая графитовым цилиндром нагревателя, 75 кВт. В качестве газа используются аргон, гелий или водород. Температура в стволе поддерживается автоматически в диапазоне от 1400 до 2500 °C с точностью ± 30 °C. Разброс определяется в основном тепловой инерцией системы. Через сутки работы внешняя поверхность печи (корпус из нержавеющей стали) имеет температуру не выше 50 °C. Установка спроектирована так, что горячая зона может быть дополнена еще одной зоной с температурой в стволе не выше 1750 °C (зоной стабилизации) для работы в режиме изготовления полых микросфер диаметром от 2,0 до 4,0 мм.

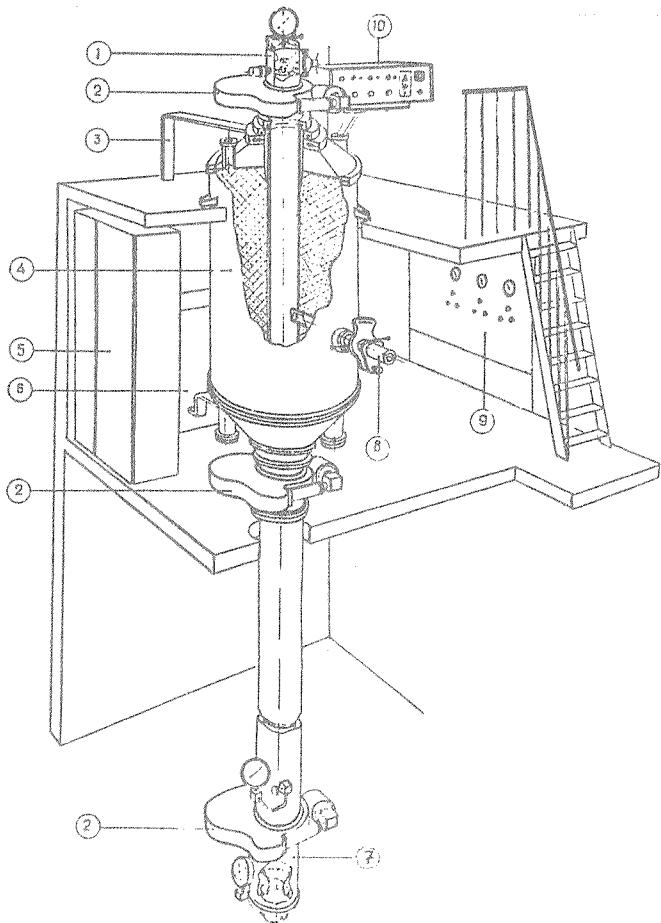


Рис. 1. Высокотемпературный стенд для изготовления полых микросфер диаметром до 3 мм: 1 – устройство подачи исходных частиц, 2 – электроуправляемые вакуумные затворы, 3 – шины-токопроводы, 4 – корпус горячей зоны, 5 – блоки управления, 6 – блок энергопитания, 7 – зона сбора конечного продукта, 8 – оптический контроль температуры – пирометр, 9 – пульт управления вакуумной системой и системой подачи газа, 10 – пульт управления вакуумными затворами.

Зона охлаждения высотой 3 м (или для крупных оболочек 6 м). Сбор микросфер осуществляется в специальной секции (сборнике) на конусный фильтр из распущеного ацетатного шелка или в сосуд с глицерином. Для извлечения полученных микросфер сборник отсекается вакуумным клапаном, заполняется через фильтр и натекатель аргоном или воздухом до атмосферного давления. Открывается быстроразъемное вакуумное соединение и извлекается целиком сосуд с микросферами. Ставится новый сосуд, уплотняется быстроразъемное соединение, и сборник откачивается вакуумным насосом. На данном высокотемпературном стенде проводились исследования процессов формирования полых микросфер диаметром до 1,0 мм из натрийкальцийалюмосиликатных стекол в диапазоне температур от 1400 до 2000 °С, из магний-алюмосиликатных стекол в диапазоне от 1600 до 2100 °С, из кварца от 1800 до 2200 °С /4/. На этом же стенде изучались особенности технологии полых микросфер из натрийборосиликатных стекол диаметром до 3,0 мм.

ЛИТЕРАТУРА

1. Исаков А. И., Меркульев Ю. А., Никитенко А. И. Труды ФИАН, 127, 62 (1980).
2. Бушуев В. С. и др. Труды ФИАН, 127, 72 (1980).
3. Асланова М. С., Стеценко В. Я., Шустов А. Ф. Химия за рубежом, № 9, 33 (1981).
4. Басов Н. Г. и др. Вопросы атомной науки и техники, сер. Атомно-водородная энергетика, № 1, 3 (1987).

Поступила в редакцию 26 июня 1987 г.